銅層形成誘電体基板のマイクロ波・ミリ波評価

小林　禧夫 *

Microwave and Millimeter-Wave Evaluation of Copper-Clad Dielectric Substrates

Yoshio KOBAYASHI*

* サムテック有限会社（〒 338-0003　埼玉県さいたま市中央区本町東 1-6-1 大野ビル 201）
*SUMTEC, Inc. (Ohno Bldg. 2F, 1-6-1 Hommachi-Higashi, Chuo-ku, Saitama City, Saitama 338-0003)